

名古屋大学 未来材料・システム研究所

超高圧電子顕微鏡施設

第4回ユーザーズミーティング

日時: 令和4年4月5日(火)13時00分～17時00分

場所: オンライン(Microsoft Teams)

参加を希望される方は案内メールをお送りしますので
kenbikyo@imass.nagoya-u.ac.jpまでご連絡下さい

プログラム

13:00 施設長挨拶

13:05 アメテック(Gatan)の製品紹介

-休憩-

14:50 日本FEIの製品紹介

15:50 メイワフォーシスの製品紹介

16:50 施設からの重要な連絡とお願い